企画講演

ナローギャップ化合物半導体デバイス開発支援のための解析技術
山内 武志（旭化成）

電子線照射によるコンタミ付着とその抑制技術
田中 裕二（JFE スチール）

リチウムイオン電池の劣化機構解析技術
坪田 隆之（コベルコ科研）

特別講演

光触媒シートを用いる水分解の現状と展望
堂免 一成（東京大学）

日本表面科学会
第３回関東支部講演大会

招待講演

エピタキシャル成長によるものづくりとその評価技術
長谷川 哲也（東京大学）

原子間力顕微鏡による高分子ナノメカニクスの現状と展望
中嶋 健（東京工業大学）

時間分解STM が拓く世界ー現状と可能性を探るー
重川 秀実（筑波大学）

テラヘルツパルスによる超高速電子トンネリング制御とイメージング応用
片山 郁文（横浜国立大学）

原子間力顕微鏡を用いた超高分解能分子イメージングの現状
川井 茂樹（物質・材料研究機構）

STM とAFM を同時に用いた原子スイッチの競合
山崎 詩郎（東京工業大学）

熱電変換材料としてのナノカーボン
山本 貴博（東京理科大学）

2018 4/7 土 10:00-

ポスター申込締切 2/28

東京工業大学大岡山
西9号館ディジタル多目的ホール

▶ http://www.sssj.org/kanto/files/2018_meeting/2018_meeting.html

The Surface Science Society of Japan, The Kanto Chapter

主催 ▶▶ 公益社団法人　日本表面科学会関東支部
問合せ ▶▶ 日本表面科学会事務局 TEL：03-3812-0266 e-mail：shomu@sssj.org